

### Папка «Достижения»

Таблица 1.1 – Участие в предметных и прочих олимпиадах, конкурсах курсовых работ и проектов, в научно-практических мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах и др.)

№ п/п	Название мероприятия	Место и время проведения	Результат
1	5-й научно-практический семинар «Электронно-лучевая литография на оборудовании RAITH: от идеи до реализации»	10 июня 2016 г., ФГБУН ИСВПЧПЭ РАН, ООО «ОПТЭК», Москва	Сертификат участника
2	23-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика–2016»	20-22 апреля 2016 г., МИЭТ, Зеленоград, Москва	Выступление с докладом «Омические контакты к нитриду галлия»
3	Итоговая студенческая конференция Дней науки НовГУ	12 апреля 2016 г., НовГУ, Великий Новгород	Выступление с докладом «Литография в технологии СВЧ транзисторов» Диплом за представление доклада на итоговой конференции Дней науки 2016
4	24-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2017»	19-20 апреля 2017 г., Зеленоград, МИЭТ	Выступление с докладом «Электронно-лучевая литография в технологии СВЧ ПТШ»
5	Седьмая Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика»	В. Новгород, НовГУ 29.05 – 02.06. 2017	Выступление с докладом «Нанопрофилирование резистивной маски при создании Т-образного затвора СВЧ ПТШ»
6	XXIV научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов НовГУ	20-24 марта 2017 г. Великий Новгород	Выступление с докладом «Нанопрофилирование резистивной маски при создании Т-образного затвора СВЧ ПТШ»

Таблица 1.2 – Освоение дополнительных образовательных программ

№ п/п	Название программы	Период обучения	Результат
1	Разработка и производство силовых твердотельных приборов на основе нитрид-галлиевой технологии	Москва, НИЯУ «МИФИ» 05.10. - 30.11. 2017	Зачет

Таблица 1.3 – Список публикаций и приравненных к ним работ (научные работы, учебно-методические, авторские свидетельства, дипломы, патенты и пр.)

№ п/п	Наименование работы	Вид издания	Соавторы
1	Литография в технологии СВЧ транзисторов (статья)	Ученые записки НовГУ. – 2016. - № 3(7) [Электрон. ресурс]: - Режим доступа: <a href="http://www.novsu.ru/file/1241656">www.novsu.ru/file/1241656</a>	
2	Омические контакты к нитриду галлия (тезисы)	Микроэлектроника и информатика–2016. 23-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2016. – С. 32.	Григорьев Д.С., Иванов С.С.
3	Электронно-лучевая литография в технологии СВЧ ПТШ (тезисы)	Микроэлектроника и информатика – 2017. 24-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2017. – С.89.	
4	Нанопрофилирование резистной маски при создании Т-образного затвора СВЧ ПТШ (тезисы)	Сборник докладов Седьмой Международной научной конференции «Химическая термодинамика и кинетика». – В.Н-д: ЗАО «Новгородский технопарк, 2017. – С.254-256.	
5	Нанопрофилирование резистной маски при создании Т-образного затвора СВЧ ПТШ (тезисы)	XXIV научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов	

		НовГУ. Великий Новгород, 20-24 марта 2017 г.	
--	--	--	--